

平成30年3月1日

各 位

(公財)函館地域産業振興財団  
北海道立工業技術センター

**表面・薄膜分析研修会の案内**  
**～平成29年度【JKA補助事業】導入機器（オージェ電子分光分析装置）～**

時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より当財団の業務にご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

さて、工業技術センターでは、今年度の JKA 補助事業によってオージェ電子分光分析装置（日本電子株式会社製 JAMP-9510F）を導入いたしました。そこで、日本電子（株）SA事業ユニットSAアプリケーション部の島 政英 氏および伊木田 木の実 氏を講師にお招きし、電子部品や機械・金属材料の分析に関心のある方を主対象とし、表面・薄膜分析の基礎についてオージェ電子分光分析装置を中心に実技を交えた研修会を企画しました。

時節柄何かとご多忙のこととは存じますが、多数の皆様のご参加を賜りますようご案内申し上げます。

記

- 1 テーマ : 表面・薄膜分析
- 2 日時 : 平成30年3月23日(金) 14:00～17:00頃まで
- 3 場所 : 北海道立工業技術センター 研修室
- 4 講師 : 日本電子株式会社  
SA事業ユニット SAアプリケーション部 主事 島 政英 氏  
SA事業ユニット SAアプリケーション部 伊木田 木の実 氏
- 5 定員 : 10名
- 6 主な内容 : 講演: 電子材料や機械・金属部品の表面・薄膜分析の基礎など  
実技: オージェ電子分光分析装置の使い方など
- 7 受講料 : 無料
- 8 申込方法 : ご氏名等を記入の上、電子メール、FAX等でお申し込みください

表面・薄膜分析研修会申込書  
(平成30年 3月20日(火) 締切)

会社名	出席者氏名	連絡先電話番号

申込み先: (公財) 函館地域産業振興財団 工業技術センター研究開発部

FAX: 0138-34-2602 E-mail (菅原): [sugawara@techakodate.or.jp](mailto:sugawara@techakodate.or.jp)

問合せ先: ものづくり技術支援グループ 菅原、Tel: 0138-34-2600

※ご記入いただいた事項は、本研修会の出席確認以外の目的には使用いたしません。